This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

Offenlegungsschrift DE 40 41 346 A 1

(5) Int. Cl.5: H 01 L 23/50 H 01 L 23/12



DEUTSCHES PATENTAMT (21) Aktenzeichen: * P 40 41 346.2 Anmeldetag: 21. 12. 90 (43) Offenlegungstag:

(7) Anmelder:

Siemens AG, 8000 München, DE

(72) Erfinder:

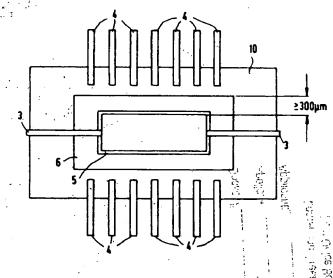
Pape, Heinz, Dipl.-Phys., 8000 München, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

> 36 35 375 C2 EP 02 09 265 A1

Kleben von Mikroelektronik - Bauteilen mit Epoxyharzen. In: ELEKTRONIK, H.7, 1973, S.264-266; Patents Abstracts of Japan: 1-187841 A. E-837, Oct.27, 1989, Vol.13/No.476; 1-204459 A. E-845, Nov.14, 1989, Vol.13/No.507; 1-80055 A. E-785, July 11, 1989, Vol.13/No.301;

- (A) Standard-Kunststoffgehäuse mit darin verkapselten Halbleiterchips
- Derartige Chips weisen auf den aktiven Oberflächen integrierte Schaltkreise auf, wobei jeder Chip auf einer metallischen Unterlage, die als sogenannte Insel bezeichnet wird, und von einem Rahmen aus den die Gehäuseanschlüsse bildenden Leiterbahnen umgeben ist, der bis zum Umhüllen von Chip, Insel und des inneren Teils der Leiterbahnen mit Kunststoff über dünne Stege mit der Insel verbunden ist. Erfindungsgemäß ist die Insel (5) kleiner als die Fläche des Chips (6) und beträgt der Chipüberstand an den einzelnen Seiten jeweils mindestens 300 µm. Es konnte gezeigt werden, daß bei einer derartigen Ausbildung die Spannungen in der die Chips umhüllenden Preßmasse deutlich reduziert werden.



Die Erfindung bezieht sich auf ein Standard-Kunststoffgehäuse mit darin verkapselten Halbleiterchips, die auf den aktiven Oberflächen integrierte Schaltkreise aufweisen, wobei jeder Chip auf eine metallische Unterlage, die als sogenannte Insel bezeichnet wird, aufgebracht ist und von einem Rahmen aus den die Gehäuseanschlüsse bildenden Leiterbahnen umgeben ist, der bis zum Umhüllen von Chip, Insel und des inneren Teils der 10 Leiterbahnen mit Kunststoff über dünne Stege mit der Insel verbunden ist.

IC-Bauelemente bestehen üblicherweise aus einem Gehäuse, in dem der eigentliche Halbleiterchip verkapselt ist. Zur Montage derartiger Bauelemente wird häu- 15 fig der Chip zunächst auf einer metallischen Unterlage (sog. Leadframe-Insel) angeordnet, die innerhalb eines äußeren Anschlußrahmens mit Anschlußbahnen gehaltert ist und vor der Verkapselung in Preßmasse kontak-

Die Integration von immer mehr Funktionen oder Speicherzellen auf einem Halbleiterchip führt nicht nur zu kleineren Strukturen auf der Chipoberfläche, sondern auch zu größeren Chips. Letztere müssen in die international genormten Standardgehäuse eingebaut 25 werden.

Beispielsweise sind bei einem 4Mega-DRAM im genormten S0120/26-Gehäuse die Gehäusemaße 17,1 mm × 8,89 mm (350 mil). In derartige Gehäuse wird bisher der eigentliche Chip von der Standardgröße 30 14,05 mm × 6,50 mm auf einer metallischen Unterlage von 14,60 mm × 6,80 mm aufgebracht. Dabei verbleibt zur Verankerung der seitlichen Anschlüsse etwa 1 mm.

Im Zuge der Miniaturisierung wird für den gleichen 7,62 mm breit ist, angestrebt. Für ein derartiges Gehäuse würden zur Verankerung der seitlichen Anschlüsse beim 4Mega-ORAM nur noch etwa 0,5 mm verbleiben. Jeder weitere zehntel Millimeter würde aber die Zuverlässigkeit des Bauteiles deutlich verbessern.

Eine Möglichkeit zum Platzgewinn ist die Verkleinerung der metallischen Unterlage für den Halbleiterchip, was unter anderem in Proc. of the El. Comp. Conf. 1988, S. 552 bis 557 vorgeschlagen wird. Es ist allerdings bekannt, daß ein kleinerer Inselüberstand über den Halbleiterchip zu erhöhten mechanischen Spannungen im Bereich der unteren Chipkante und am Inselrand führt. Dadurch können bei dem fertigen Bauelement nach Verpressen des Chips in Preßmasse an den Stellen der erhöhten mechanischen Spannungen Risse in der Preß- 50 masse entstehen. Bisher wurde daher ein Inselüberstand von 50 µm als untere Grenze angesehen.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Standard-Kunststoffgehäuse mit Halbleiterchips der eingangs genannten Art anzugeben bei dem die Platzverhältnisse 55 innerhalb des Gehäuses verbessert werden, ohne daß hohe mechanische Spannungen in der Preßmasse auf-

Die Aufgabe ist erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Insel kleiner ist als die Fläche des Chips und der 60 Chipüberstand an den einzelnen Seiten jeweils mindestens 300 µm beträgt.

Im Rahmen der Erfindung konnte durch Finite-Elemente-Berechnungen gezeigt werden, daß die mechanischen Spannungen im Bereich der unteren Chipkante 65 Insel 5 verbunden. An den Schmalseiten wird jeweils ein und am Inselrand überraschenderweise dann geringer werden, wenn die Insel deutlich kleiner ist als die Chipfläche. Damit ist das eingangs aufgezeigte Problem um-

gangen.

In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung ist die Insel unter dem Halbleiterchip an ihren Schmalseiten von einem Wulst aus elastischem Material, insbesondere aus Klebstoff, umgeben. Vorzugsweise ist der Klebstoff ein gefüllter Epoxidharz- oder ein Silikonkleber. Fertigungstechnisch erweist es sich auch als vorteilhaft, wenn unter die Insel eine Kunststoffolie geklebt ist, die an allen Seiten über die Insel hervorsteht, damit herausquellender Kleber nicht die Fertigungseinrichtung verschmutzt.

Die Stege, die die Insel in der Mitte des sogenannten Anschlußrahmens (Leadframe) halten, können vorteilhafterweise nach unten gekröpft ausgebildet sein. Dies gewährleistet, daß in der Preßmasse keine Risse im Bereich der Stege entstehen. Damit ergibt sich ein Standard-Kunststoffgehäuse mit optimaler Platzausnutzung in der Preßmasse.

Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung er-20 geben sich aus der nachfolgenden Figurenbeschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der Zeichnung. Es

Fig. 1 ein in einem Standard-Kunststoffgehäuse realisiertes IC-Bauelement in perspektivischer Darstellung,

Fig. 2 ein Stanzteil zur Ausbildung des sogenannten Leadframes in der Draufsicht und die

Fig. 3 und 4 einen Chip im Kunststoffgehäuse unter Verwendung eine Leadframes gemäß Fig. 2 in der Ansicht von unten und als Schnitt in der Längsachse.

In der Fig. 1 ist ein IC-Bauelement dargestellt, daß beispielsweise als SMD (Surface Mounted Device) oder DIP (Dual Inline Package) ausgebildet ist. Ersichtlich ist ein Kunststoffgehäuse 10 aus dem an jeder Seite eine Reihe von Anschlußfüßen 11 herausragen. Das Kunst-Zweck die Verwendung eines 300-mil-Gehäuses, das 35 stoffgehäuse. 10 entspricht üblicherweise international genormten Standardgehäusen, beispielsweise 350-miloder 300-mil-Gehäusen mit entsprechend festgelegten Maßen. Insbesondere beim SMD sind die Anschlußfüße 11 abgekröpft, so daß sie unmittelbar auf eine Leiter-40 platte aufgesetzt und kontaktiert werden können.

In Fig. 2 ist ein gestanztes Blechteil 1 dargestellt, das als sogenanntes Leadframe bezeichnet wird und für die Fertigung des Bauelementes gemäß Fig. 1 benötigt wird. Es besteht aus einem äußeren Rahmen 2, der an zwei gegenüberliegenden Seiten Stege 3 als Halterung für eine innenliegende metallische Fläche beinhaltet, die als Leadframe-Insel 5 oder auch nur "Insel" bezeichnet wird. Von den beiden anderen Seiten des Rahmens sind. Leiterbahnen 4 aus dem Blechteil 1 herausgestanzt, die jeweils in den Bereich der Insel führen und dort Erweiterungen bilden, die Insel aber selbst nicht berühren. Die Leiterbahnen 4 sind in Querrichtung über Verbindungen abgestützt, die später weggestanzt werden. Aus den Leiterbahnen 4 entstehen beim fertigmontierten Bauelement die Anschlußfüße 11.

Anhand Fig. 3 und 4 wird deutlich, wie unter Verwendung des Leadframes 1 gemäß Fig. 2 das IC-Bauelement platzsparend montiert wird: Die metallische Insel 5 ist nunmehr so dimensioniert, daß sie kleiner als der jeweils verwendete Halbleiterchip ist. Es ergibt sich also gemäß Fig. 3 ein Überstand eines Chips 6 gegenüber der Insel 5, der im vorliegenden Beispiel jeweils mindestens 300 µm beträgt.

Der Chip 6 ist mittels einer Klebstoffschicht 7 mit der Wulst 8 gebildet. Der Wulst aus Kleber 7 um die Schmalseiten der Insel wird durch Herausdrücken von Kleber beim DIE-Bonden erzeugt. Fertigungstechnisch 30

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen

i. * '

Control of the Margarist of the

20 A 20 A

altreation of a f

ist es günstig, unter der Insel 5 eine Kunststoffolie 9 anzubringen, die größer ist als die Insel 5 und ein Abflie-Ben von herausgedrückten Kleber auf die Unterlage des Werkzeuges verhindern.

Speziell aus Fig. 4 ist ersichtlich, daß die Stege 3 zur 5 Halterung der Insel 5 im Bereich der Chipkante abgesenkt oder geprägt sind. Durch eine denartige Abkröpfung 5' wird die Gefahr von Rissen in diesem Bereich der Preßmasse vermindert. Wenn derartige Abkröpfungen 3' in den Stegen 3 vorhanden sind, ist die Folie 9 in 10 diesem Bereich geschlitzt. Entsprechendes ist für die Unterlage im Werkzeug für das Bonden notwendig.

Der so vorbereitete Aufbau wird in Preßmasse aus Kunststoff eingehüllt. Dazu wird die gesamte Insel 5, der Chip 6 und die Folie 9 sowie ein Teil der Leiterbahnen 4 15 sowie auch der innere Teil der Stege 3 zur Inselaufhängung mit Preßmasse umhüllt. Der äußere Anschlußrahmen 2 hat anschließend keine Funktion mehr und wird weggestanzt, wobei auch die Ouerverbindungen der Leiterbahnen 4 durchtrennt werden. Es verbleiben dann 20 nach außen die Anschlußbahnen 4, welche in geforderter Form umgebogen und als Anschlußfüße 11 gemäß Fig. 1 ausgebildet sind.

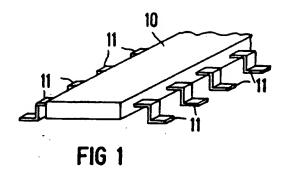
Das somit montierte IC-Bauelement zeichnet sich durch optimale Platzausnutzung innerhalb des Gehäu- 25° ses 10 aus. Es hat sich gezeigt, daß bei dem beschriebenen Aufbau unerwünschte Spannungen in der Preßmasse, im Bereich der unteren Chipkanten und an den Schmalseiten der Inseln, die ansonsten häufig beobachtet werden, deutlich reduziert werden.

Patentansprüche

- 1. Standard-Kunststoffgehäuse mit darin verkap- 🕖 selten Halbleiterchips, die auf den aktiven Oberflä- 35 chen integrierte Schaltkreise aufweisen, wobei jeder Chip auf einer metallischen Unterlage, die als sogenannte Insel bezeichnet wird aufgebracht ist und die Chips von einem Rahmen, aus den die Gewisse häuseanschlüsse bildenden Leiterbahnen umgeben 40 sind, der bis zum Umhüllen von Chip, Insel-und des 💯 inneren Teils der Leiterbahnen mit Kunststoff über 🦠 dünne Stege mit der Insel verbunden ist, dadurch 🦠 :: gekennzeichnet, daß die Insel (5) kleiner als die 1993 Fläche des Chips (6) ist und der Chipüberstand an 45 den einzelnen Seiten jeweils mindestens 300 um 1997 in 15 JA 155 BE 2 13 beträgt.
- 2. In Standard-Kunststoffgehäuse verkapselte Chips nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Insel (5) unter dem Chip (6) an ihren 50 Schmalseiten von einem Wulst (8) aus elastischem 3 Material, insbesondere aus Klebstoff (7), umgeben
- 3. In Standard-Kunststoffgehäuse verkapselte Chips nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 55 daß der Klebstoff (7) ein gefüllter Epoxidharz- oder
- 4. In Standard-Kunststoffgehäuse verkapselte Chips nach Anspruch 1, wobei die Insel in der Mitte des Rahmens durch Stege gehaltert ist, dadurch 60 gekennzeichnet, daß die Stege (3) zur Unterseite hin gekröpft ausgebildet sind.
- 5. Standard-Kunststoffgehäuse nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß unter der Insel (5) eine Kunst- 65 stoffolie (9) angeordnet ist, die an allen Seiten über die Insel (5) hervorsteht.

– Leerseite –

Nummer: Int. Cl.⁵: Off nlegungstag: DE 40 41 346 A1 H 01 L 23/50 25. Juni 1992



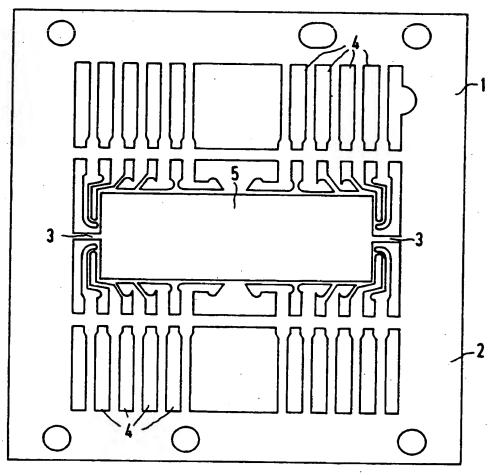
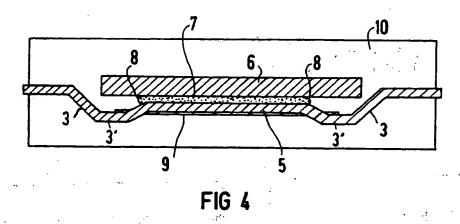
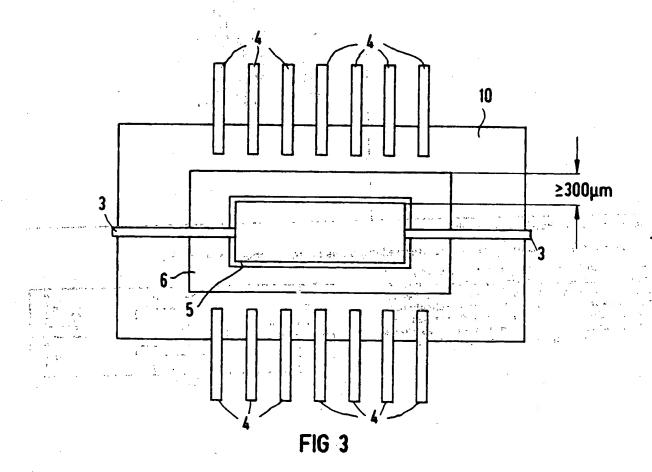


FIG 2

Nummer: Int. Cl.⁵: Offenlegungstag: DE 40 41 346 A1 H 01 L 23/50 25. Juni 1992





Docket # GR 97 P 1049 D

Applic. # 09 | 688, 465

Applicant: Sch # teler et al.

Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101